

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第7部門第2区分
 【発行日】平成19年8月16日(2007.8.16)

【公開番号】特開2001-358438(P2001-358438A)
 【公開日】平成13年12月26日(2001.12.26)
 【出願番号】特願2001-109861(P2001-109861)

【国際特許分類】

H 0 5 K 3/32 (2006.01)

B 2 3 K 35/26 (2006.01)

B 2 3 K 35/363 (2006.01)

H 0 5 K 3/34 (2006.01)

【F I】

H 0 5 K 3/32 B

B 2 3 K 35/26 3 1 0 A

B 2 3 K 35/363 E

H 0 5 K 3/34 5 1 2 C

【手続補正書】

【提出日】平成19年7月4日(2007.7.4)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0063

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0063】

例えば、基体上に形成されたランドをカメラを用いて光学的に認識し、認識したランドの位置についてのデータを位置データとして用いて、該ランド上に導電性粒子の接合パターンを形成するようにする。ここで、ランドの認識は、カメラによって得た画像を信号化し、該画像中の濃淡（またはコントラスト）あるいは色信号などを、予め設定したランドおよび／または基体本体についてのデータと比較することにより行うことができる。